

Judul:

Pengaruh temperatur deposisi terhadap pertumbuhan film tipis Zn excimer (Zn*) pada substrat alumina (Al₂O₃)

Pengarang/Penulis:

Deandra Niluh Sasadhara, author

Subjek:

Alumina

Nomor Panggil:

S42311

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)